

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数			
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—			
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—					
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度		METHOD 図法		REMARK 適用（機種名）				
△× 2	操作リング表記追加	19. 01. 15	T. F.			OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—				V S - 5 0 1 8 H 1				
△× 1	彫刻 (VS-5018H1) 削除	16. 06. 23	T. T.			T. A.	T. T.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE	1 / 1		NAME		D R A W I N G / 外 観 図		
								OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1											
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES A B C S				DATE	13. 01. 25		DRAW NO.		0 D S V 0 1 3 2 A 3				